

108學年度第1學期

教室名稱及代號:化材館二樓材料系教室ME206 教室容量:47

列印日期:2019-09-16

節次/ 時間	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
08:10 09:00 第一節							
09:10 10:00 第二節	6851 電子顯微鏡原理 林克偉	6862 電漿製程技術 施漢章	6824 鐳接冶金 吳威德	4294 磁性材料 蔡佳霖	6835 半導體構裝材料 與製程 江東昇		
10:10 11:00 第三節	6851 電子顯微鏡原理 林克偉	6862 電漿製程技術 施漢章	6824 鐳接冶金 吳威德	4294 磁性材料 蔡佳霖	6835 半導體構裝材料 與製程 江東昇		
11:10 12:00 第四節	6851 電子顯微鏡原理 林克偉	6862 電漿製程技術 施漢章	6824 鐳接冶金 吳威德	4294 磁性材料 蔡佳霖	6835 半導體構裝材料 與製程 江東昇		
13:10 14:00 第五節							
14:10 15:00 第六節		6838 鋼鐵材料製程特論 汪俊廷		6822 材料之電腦模 擬分析 呂福興			
15:10 16:00 第七節		6838 鋼鐵材料製程特論 汪俊廷		6822 材料之電腦模 擬分析 呂福興			
16:10 17:00 第八節		6838 鋼鐵材料製程特論 汪俊廷		6822 材料之電腦模 擬分析 呂福興			
17:10 18:00 第九節							
18:20 19:10 第A節	7787 高分子物理性質 吳宗明	7905 固態熱力學 林佳鋒	7788 繞射原理 蔡佳霖	7914 薄膜製程 劉恒睿			
19:15 20:05 第B節	7787 高分子物理性質 吳宗明	7905 固態熱力學 林佳鋒	7788 繞射原理 蔡佳霖	7914 薄膜製程 劉恒睿			
20:10 21:00 第C節	7787 高分子物理性質 吳宗明	7905 固態熱力學 林佳鋒	7788 繞射原理 蔡佳霖	7914 薄膜製程 劉恒睿			
21:05 21:55 第D節							